

- [2] Н и в е р т А. // Z. Angew. Phys. 1971. В. 32.
Н. 1. С. 58-63.
- [3] З у б о в В.Е., К р и н ч и к Г.С., К у д а к о в А.Д.//
ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 12. С. 243-249.
- [4] S c h l ö m a n n E. // J. Appl. Phys. 1973.
V. 44. N 4. P. 1837-1854; Н и в е р т А. // J.
Appl. Phys. 1975. V. 46. N 5. P. 2276-2287.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
22 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 4

26 февраля 1991 г.

05.2; 09

© 1991

ВЛИЯНИЕ ТОКА НА МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ В МАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ

Д.И. С е м е н ц о в, В.В. С и д о р е н к о,
С.Л. Т и м ч е н к о

В настоящей работе впервые экспериментально выявлена зависимость величины магниторезистивного эффекта (МРЭ) от плотности электрического тока в металлических тонких магнитных пленках (ТМП), не связанная с нагревом образца под действием тока. Предлагается теоретическая модель, объясняющая результаты эксперимента.

На рис. 1 представлена угловая зависимость магнетосопротивления $R(\Psi_H)$ пермаллоевой ($66\% Ni$ $34\% Fe$) пленки толщиной $L \sim 0.4$ мкм при плотности пропускаемого в пленке тока $j_2 = 1.3 \times 10^9$ А/м² и двух значениях подмагничивающего поля H : $4 \cdot 10^3$ А/м (кривая 1) и $4 \cdot 10^4$ А/м (кривая 2). Угол Ψ_H определяет взаимную ориентацию векторов H , j . Увеличение H приводит к симметрии кривых $R(\Psi_H)$ и значительному увеличению МРЭ $\Delta R / R_0$, где $\Delta R = \frac{1}{2} (R_{max} - R_{min})$, $R_0 = \frac{1}{2} (R_{max} + R_{min})$. Аналогичные измерения, проведенные при $j_1 = 1.7 \cdot 10^8$ А/м², не дают существенного различия в величине МРЭ в полях H_1 и H_2 .

На рис. 2 для исследуемой пленки приведена зависимость МРЭ для указанных двух значений подмагничивающего поля. С увеличением тока в поле H_1 , начиная с некоторого $j_{kp} \approx 5 \cdot 10^8$ А/м², величина МРЭ резко уменьшается, а в поле H_2 она практически не зависит от тока. Важно отметить, что указанные измерения проводились в условиях, близких к изотермическим (интенсивное охлаждение водой), поэтому уменьшение МРЭ не может быть обусловлено температурной зависимостью магнетосопротивления (вели-

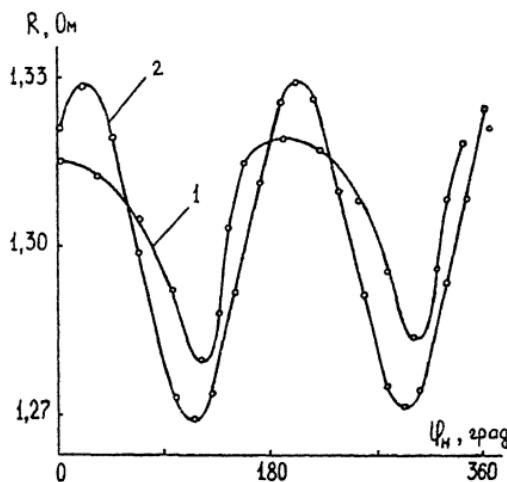


Рис. 1.

чина R_0 при увеличении тока от j_1 до j_2 менялась всего на 5 %).

Анализ экспериментальных данных высокочастотного поведения металлических ТМП и электронно-микроскопические исследования их структуры [1, 2] указывают на наличие в этих пленках локальных вариаций поля магнитной анизотропии H_K , влияющих на распределение намагниченности M и характеризующихся угловой дисперсией – среднеквадратичным отклонением локальных осей легкого намагничивания. В настоящее время установлено также, что под действием тока высокой плотности ($j \sim 10^9 \text{ A/m}^2$) в условиях, близких к изотермическим, в металле возникают механические напряжения σ , соизмеримые с пределом прочности материала, при этом $\sigma \sim j$ [3–6]. Поэтому можно предположить, что в рассматриваемом случае под действием тока в пленке появляются механические напряжения, которые за счет эффекта магнитострикции приводят к появлению дополнительного внутреннего магнитного поля $H_G = 3\lambda\sigma/M$ (λ – константа магнитострикции), величина

и распределение которого коррелирует с полем деформаций, существенно неоднородным в поликристаллической структуре. Неоднородность внутреннего поля $\bar{H}_G = H_K + H_G$ приводит к распределению локальных магнитных моментов, степень неоднородности которого зависит от плотности тока в пленке. Уменьшение величины МРЭ при увеличении j в подмагничивающих полях $H \leq H_G$ связано с ростом угловой дисперсии внутреннего поля и намагниченности.

Связь напряженности электрического поля с плотностью тока в магнитной пленке может быть представлена в виде

$$\bar{E} = \rho_1 \bar{j} + 2A\rho \bar{n}(\bar{n} \bar{j}), \quad (1)$$

где \bar{n} – орт, задающий ориентацию магнитного момента относительно вектора \bar{j} , $A\rho = (\rho_{||} - \rho_{\perp})/2$ – анизотропия электросопротивления

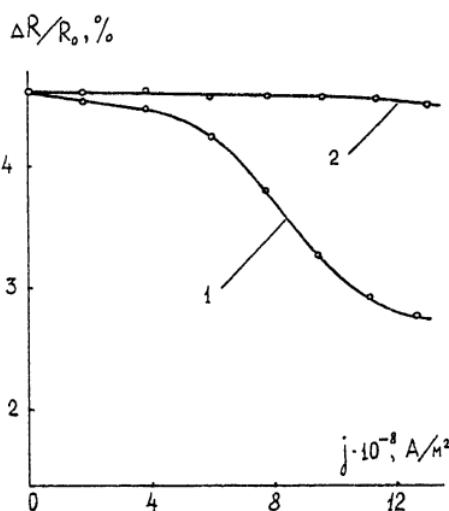


Рис. 2.

тивления, обусловленная гальваномагнитными эффектами, $\rho_{||}$ и ρ_{\perp} величина сопротивления при коллинеарности и ортогональности \vec{M} и \vec{j} . Для описания МРЭ запишем продольную (вдоль тока) компоненту электрического поля

$$E = (\rho_0 + \Delta\rho \cos 2\varphi_m)j, \quad (2)$$

где $\rho_0 = (\rho_{||} + \rho_{\perp})/2$, а φ_m – угол между векторами \vec{M} и \vec{j} . В общем случае равновесное направление \vec{M} определяется величиной подмагничивающего поля и его ориентацией относительно внутреннего поля \vec{H}_i согласно уравнению

$$H_i \sin 2(\varphi_m - \varphi_i) + 2H \sin(\varphi_m - \varphi_H) = 0, \quad (3)$$

где φ_i и φ_H – углы, задающие положение полей \vec{H}_i и \vec{H} относительно \vec{j} .

Для описания гальваномагнитных свойств поликристаллической ТМП, используем статистическую модель невзаимодействующих блоков [2], в рамках которой соотношения (2) и (3) описывают локальные свойства дисперсной пленки. Последовательное определение интегральных характеристик пленки, зависящих от угловой дисперсии внутреннего поля, производится путем усреднения ее локальных значений

$$\langle E \rangle = \int E[\varphi_m(\varphi_i)] P(\varphi_i, \varphi_0) d\varphi, \quad (4)$$

где функция распределения ориентаций локальных внутренних полей задается гауссовым законом

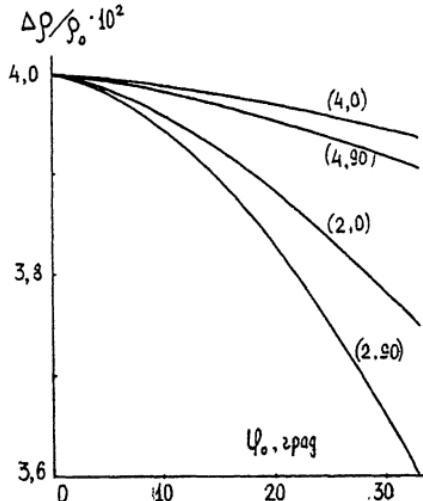


Рис. 3.

$$\rho(\psi_i, \psi_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \psi_0} \exp\left[-\frac{(\vec{\psi}_i - \vec{\psi}_0)^2}{2\psi_0}\right], \quad (5)$$

а угол $\vec{\psi}_i$ определяет ориентацию среднего внутреннего поля. На основе соотношений (2-5) были проведены численные расчеты магнетосопротивления $\rho(\psi_H) = E(\psi_H)/j$ пленки с угловой дисперсией, меняющейся в пределах $0 \leq \psi_0 \leq 32^\circ$. Наиболее существенное влияние на величину магнетосопротивления дисперсия оказывает в малых подмагничивающих полях $h = H/H_i \lesssim 1$, при этом увеличение ψ_0 приводит к увеличению $\rho(\pi/2)$ и уменьшению $\rho(0)$. Определяя величину МРЭ дисперсной пленки:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho(0) - \rho(\pi/2)}{\rho(0) + \rho(\pi/2)}, \quad (6)$$

находим, что МРЭ с ростом ψ_0 уменьшается. На рис. 3 приведена зависимость МРЭ от ψ_0 , полученная для двух значений подмагничивающегося поля и двух значений углов ψ_i (над кривыми приведены значения этих величин). Увеличение подмагничивающего поля приводит к уменьшению углового разброса намагниченности, и в полях $h \gtrsim 6$ влияние угловой дисперсии на МРЭ практически отсутствует.

Механические напряжения, вызванные дрейфовым движением электронов, при $j \sim 10^9 \text{ A/m}^2$, $T \sim 300 \text{ K}$, согласно [6], достигают значений $\sigma \sim 10^8 \text{ N/m}^2$. С учетом величины константы магнитострикции пермаллоя используемого состава $\lambda \sim 10^{-5}$ получаем, что при такой плотности тока поле $H_\sigma \sim 4 \cdot 10^3 \text{ A/m}$. Так как $H_K \lesssim 800 \text{ A/m}$, величина локального внутреннего поля H_i при больших j определяется, в основном, полем напряжений. Из приведенных оценок становится ясным, почему при росте j в поле

H_1 МРЭ падает: увеличение j приводит к увеличению локально-го поля H_i и его угловой дисперсии, а малое внешнее поле H_1 не может существенно снизить угловую дисперсию намагниченности. Поле $H_2 \gg H_g(j_2)$, поэтому дисперсия намагниченности практически отсутствует, что и приводит к независимости МРЭ от тока в этом случае.

Список литературы

- [1] Дурачова Ю.А., Никитина Т.Н. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1965. Т. 29. № 4. С. 557-559.
- [2] Semenov D.I., Sidorenko V.V. // Phys. Stat. Sol. 1987. V. 101. N 2. P. 689-696.
- [3] Спицын В.И., Троицкий О.А. Электропластическая деформация металлов. М.: Наука, 1985. 160 с.
- [4] Вдовин Е.Е., Касумов А.Ю. // ФТТ. 1980. Т. 30. В. 1. С. 311-313.
- [5] Сидоренков В.В. // ДАН СССР. 1989. Т. 308. № 4. С. 870-873.
- [6] Сидоренков В.В., Семенцов Д.И., Корнин Ю.В. // ДАН СССР. 1990. Т. 310. № 6. С. 1371-1374.

Поступило в Редакцию
16 ноября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 4

26 февраля 1991 г.

06.3; 07

© 1991

ПАССИВНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДОМ

А.Н. Залогин, С.М. Коэль,
В.Н. Листвин, А.В. Чуренков

В настоящее время активно разрабатываются пассивные волоконно-оптические датчики (ВОД) физических величин, чувствительным элементом которых является микрорезонатор, изготовленный путем анизотропного травления кремния [1]. Частотный выходной сигнал таких датчиков не искажается при изменении уровня оптической мощности, передаваемой по волоконному световоду, а чувствительный элемент может быть вынесен в зону повышенной радиоактивности, взрывобоязни и сильных электромагнитных помех, так как не содержит токовых цепей.